① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-28569

@Int.Cl;4

識別記号 庁内整理番号

每公開 昭和62年(1987)2月6日

F 16 J 15/34

G-7111-3J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭60-166609

22出 願 昭60(1985)7月27日

切発 明 者木 村芳 一切発 明 者溝 淵庄 太 郎

藤沢市藤沢4720番地 株式会社荏原総合研究所内 藤沢市藤沢4720番地 株式会社荏原総合研究所内 藤沢市藤沢4720番地 株式会社荏原総合研究所内

⑦発 明 者 佐 々 木 膀 美 ①出 願 人 株式会社 荏原総合研

藤沢市藤沢4720番地

究所

⑪出 願 人 株式会社荏原製作所

東京都大田区羽田旭町11番1号

邳代 理 人 弁理士 新井 一郎

明 細 書

1.発明の名称

軸對裝置

2. 特許請求の範囲

Д 回転軸とともに回転する回転リングと、ケーシング側に取付けられた静止リングとの夫々の摺動面が押圧されて摺動し該摺動面に招動の密封を行う軸封装置において、何れかの摺動面に回転リングの回転により低圧側の液体を高圧側へ向つて巻き込むスパイラル溝を高圧倒で行止るように設け、該スパイラル溝の高圧偶終端部を低圧偶液体の存する空間に連通する通路を備えた軸封装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

「産業上の利用分野」

本発明は回転軸の軸封装置、特にメカニカルシールのように端面シールを行ない有毒とか可燃性の気体或は液体のように絶対に漏らしては 図る流体の軸封装置に関する。

「従来の技術」

従来のこの種の装置例を縦断面図の第3図に示す。図において、ケーシングッ内の空間 H は高圧の密封流体が封ぜられており、 A はケーシングッの外部側の大気のある空間であつて、空間 H の密封流体を大気側空間 A へ流出するのを防止しようとするものであり、回転軸3に一体又は固定された回転リング」の密封面11と静止リングュの密封面21が流体調剤あるいは境界調滑状態で摺動するようになつている。

静止リングュはケーシング々に対してばねまで軸方向に押されているが、ケーシングないの題り止め部材で係止され回転はしている。また静止リングュがケーシングのではなっている。空間をと空間をと空間をとなっている。空間を大気傾望したカバー・クローティングリングシールもの間の軸方向に配したばね

/ ょにより圧接されている。

「発明が解決しようとする問題点」

この装置は⑦高圧流体を密封する場合にはそれを封じ込む液体の圧力を上昇するための特別の供給装置を必要とする。②密封流体とそれを封じ込む液体の差圧を常に一様に制御する必要がある。②接触形シールであるために密封条件が厳しければどうしても信頼性に欠け、寿命が短かい。④空間よは高圧でありシールはで液体が漏れることにより大気圧状態になるため損失が大である。等の問題を持つている。

端部と低圧倒液体の存する空間に連通する通路をとおり低圧倒空間に流れ循環する。これにより、スパイラル溝の終端部で昇圧された低圧側の液体により、高圧側の密封流体の軸封を行なう。

「実施例」

以下、本発明の実施例を図面により説明する。 第/図は縦断面図である。第 3 図の従来例と同様ケーシング 4 内の空間 日には高圧の密封流体が封ぜられており、 A はケーシング 4 の外部倒の大気側空間である。空間 1 には封入液体が供給されているが空間 H の密封流体と同圧以下の圧力でもよく大気圧と等しくてもよい。 又空間 L には密封用の液体が封入されているのみでも 差支えない。

回転軸 3 に一体又は固定された回転リング / の密封面 1 / と静止リング 2 の密封面 2 / が液膜を介して摺動する摺動面になつている。静止リング 2 とケーシング 4 間には軸方向にばね 5 が配され、ばね 5 により静止リング 2 は回転り

本発明は回転軸の軸封を端面シールで行うような構成の軸封装置における上記問題点を解消し、信頼性高く、特別な昇圧装置を必要としない軸封装置を提供することを目的とする。

(発明の構成)

「問題点を解決するための手段」

本発明は回転軸とともに回転する回転リングと、ケーシング側に取付けられた静止リングとの夫々の摺動面が押圧されて摺動し酸摺動面により密封を行う軸封装置において、何れかの摺動面に回転リングの回転により低圧側の液体を高圧側へ向つて巻き込むスパイラル溝を高圧倒で行止るように設け、酸スパイラル溝の高圧倒終端部を低圧偶液体の存する空間に連通する通路を備えた軸封装置である。

「作用」

回転軸が回転すると回転リングが回転し、スパイラル溝の効果により行止まる高圧側に低圧 側の液体が移動して昇圧され動圧が発生する。 この昇圧された液体はスパイラル溝の高圧側終

ングリに向つて軸方向に押されて係止されているがケーシング々に不図示の回り止め部材で係止されれったない。また静止リング々に得合しいる。また静止リング々に得合しているの間を出まれているの間を対した力がリングをしたかがケーシングをとフローテイングリングをしたの間のではいる。とにより密封選断されているがある。

静止リング 2 の密封面 2 / は正面図の第 2 図に示すように平面の頂部 9 a とスパイラル群 9 b が交互に並ぶスパイラル溝部 9 とその外 個に位置して頂部 9 a と同一平面のフラット部 / o から成る。スパイラル溝 9 b は中心側が突抜けており、外周側が行止まるようになつている。

スパイラル溝 9 D 終端部を連通するように設けた環状溝 / J と低圧偶空間 L とは静止リング

2に加工した絞り部/4付きの連絡孔/?で連通され、スパイラル海9 Dで昇圧した對入液体を低圧個へ流し、密封面//,/2の冷却作用を行う。絞り部/4の大きさは昇圧及び冷却程度によつて適宜選択する。

っはケーシング 4 に設けた空間 1 へ密封用に用いる液体の供給孔であり、空間 1 には低圧液体が充満している。

回転曲3の回転方向は第2図において、 方向にあってポットでは中心側の開放性のであって、 がより、 がは中心側の開発性して、 が発生して、 が必ずかには、 でので、 が成な、 がのたし、 がのたして、 がのたいで、 がので、 がのたいで、 がのたいで、 がのたいで、 がので、 がので、

に後者で異物を含む液体を清浄な同種液体で密 封することが望ましい。また密封流体のある空 間日側に帰れた空間Lの封入液体は、空間日の 密封流体が気体である場合には容易に分離でき 効果大であり、液体の場合には少量混入しても 構わない場合について効果大である。

第3図は本発明の他の実施例の縦断面図であ

以は自体有容でなくとも洩れることにより重大な支障を及ぼすものである場合に特効がある。スパイラル牌 9 b の終端より環状 # / J に対入液体は絞り部 / 4 を通じて連絡孔 / 2 は が立て連絡孔 / 2 は が回転軸 J と 静止 リング 4 に 押付けられて 完全接触状態となり、 密封面のフラット部で 空間 B の密封流体を閉止する。

密封面 / / , 2 / のスパイラル溝 9 D による空間 L の封入液体の昇圧程度は空間 H の密封流体の圧力と他の押付手段(例ばねょ)による密封面 / / , 2 / の押圧荷重の選定で決定される。 こで空間 B の密封流体の圧力による押圧荷重は 押圧部面積 B = r (r² - r²) ** ただし 2 r² は密封面 / / , 2 / の外径、 2 r₁ は静止リング 2 とケーシング 4 の滑合部の直径で決る。

また空間 L に 封じ込む液体は密封流体が気体である場合には油、水、その他の液体を、液体である場合には他の安全な清浄液体を退ぶ。特

る。前実施例におけるスパイラル海部 9 での流れが外向き流れであるのに対し、この第 3 図の 実施例では内向き流れである。

空間単は密封流体が存し、空間立には該密封 流体を密封するための液体が存し、空間 A には 大気が存する。

ケーシング々に対する静止リング2の取付関係及び回転軸3に対する回転リングノの関係は前突施例と同じである。空間もは回転リング側に構成され、ケーシング々に密封固定した部材がに対して密封固定したカバーノ々に対してフローティングリングシール6と回転軸3間が回転シールとなつている。

第 4 図は静止リング 2 の正面図である。静止 リング 2 に設けたスパイラル溝 9 Dは外周に突 抜けており、中心側では行止まつていて張状滞 / 3 により各スパイラル溝 9 Dは速通しており、 環状溝 / 3 より中心側にフラツト部 / 0 がある。 環状溝 / 3 は回転リング / の軸方向に設けた校

特開昭62-28569(4)

り部 / 4 付の連絡孔 / 7 により空間 L に連通している。

この実施例においてもスパイラル神 9 b、環 状神 / Jは回転リング / 、静止リング 2 の何れ の側に附してもよい。第 2 実施例においてはス パイラル神 9 bの深さは十分な動圧を発生しか つ極力薄い流体膜を形成するように例えば封入 液体の粘度により異るが 3~5 0 μm の大きさとす る。

各実施例における回転リング / 、静止リング 2の材質はスパイラル溝を設ける 個を硬質材料、 特にセラミツクス(炭化珪素 810 又は窒化珪素

より密封を行う軸封装置において、何れかの摺動面に回転リングの回転により低圧側の液体を高圧側へ向つて巻き込むスパイラル神を高圧側で行止るように設け、酸スパイラル神の高圧側終端部を低圧側液体の存する空間に連通する通路を備えた軸封装置としたから

- ② 封入液体を昇圧する特別な供給装置を必要としない。
- ② 封入液体と密封流体との圧力差を制御する 装置を必要としない。
- ② 密封面は非接触状態にあるために信頼性に 優れ、寿命は長い。
- ② 封入液体の外部への漏れは極めて少なく、 損失も少ない。
- ③ 密封面の冷却作用を増大できる。 等の効果が生じた。

4. 図面の簡単な説明

第 / 図は本発明の実施例の縦断面図、第 2 図は第 / 図の静止リングの正面図、第 3 図は他の 実施例の縦断面図、第 4 図は第 3 図の静止リン 81814 が好道である)としその相手の摺動部材 はアルミナセラミツクス、超硬合金、ステンレ ス、高鉛青銅、普通鋳鉄、カーボン或はスパイ ラル溝 9 Dを設けた側の材質と同材質の何れか が好適である。回転リングノと静止リングょの 摺動面は鏡面仕上されており、摺動はスパイラ ル俳の動圧効果により完全な流体摩擦によつて いるので実験によると摩擦係数は0.003と極め て低く冷却の必要が殆んどない。従つて、軸封 用の循環する低圧側液体の冷却効果も加えて完 全に昇温は防止される。又スパイラル群を設け た部分は上記においてスパイラル溝を設ける部 材は薄肉の円板状として、静止リングュ又は回 転リングノに接着してもよく、この相手部材も セラミツクス系であるときは同様に板状にして 接着してもよい。

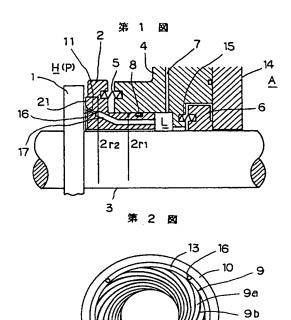
〔発明の効果〕

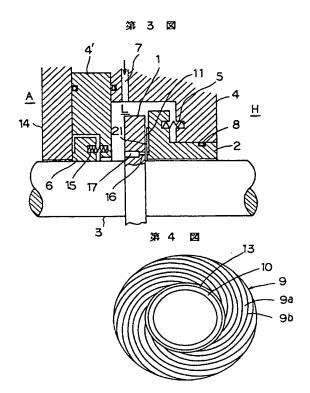
本発明は回転軸とともに回転する回転リングと、ケーシング側に取付けられた静止リングと の夫々の摺動面が押圧されて摺動し該摺動面に

特許出顧人 株式会社荏原総合研究所 株式会社荏 原 製 作 所

代理人 新 井 一 郎

特開昭62-28569(5)





第 5 図

